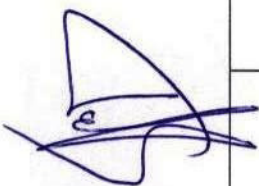


*Сведения о календарной загрузке оборудования*

Оборудование	Загрузка времени от возможного, на месяц											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Просвечивающий электронный микроскоп с полевой эмиссией JEOL JEM-2100F-08 (комплекс оборудования)	50	65	73	80	75	68	60	50	80	75	75	75
Система для оптической спектроскопии (комплекс оборудования)	45	65	70	70	70	65	60	60	70	70	70	70
Специализированный сканирующий зондовый микроскоп NT-MDT NTegra	60	75	75	80	80	60	60	50	75	75	75	75
Специализированный сканирующий зондовый микроскоп NT-MDT SolverPro M	60	75	75	80	80	60	60	50	75	75	75	75
Уникальный сверхвысоковакуумный комплекс Omicron MultiProbe RM (комплекс оборудования)	40	65	70	70	75	60	65	50	75	75	75	75

Директор ЦКП



Горшков О.Н.